## n 形酸化物半導体/p 形 Cu<sub>2</sub>O ヘテロ接合における伝導帯不連続

Conduction band discontinuities of

n-type oxide semiconductor/p-type Cu<sub>2</sub>O heterojunctions

金沢工大 OEDS R&D センター <sup>0</sup>西 祐希, 宮田俊弘, 南 内嗣

OEDS R&D Center, Kanazawa I. T. <sup>O</sup>Y. Nishi, T. Miyata, and T. Minami

e-mail : y\_nishi@neptune.kanazawa-it.ac.jp

【はじめに】 我々は、低温(故意に加熱しない)の多結晶 p形 Cu<sub>2</sub>O シート上にパルスレーザー蒸着(PLD)法を用 いて、n 形酸化物半導体薄膜を形成して作製したヘテ ロ接合太陽電池において高い変換効率(η)の実現を報 告している。例えば、n 形半導体として多結晶 ZnO 薄 膜を用いると 4.13[%]の η を実現でき、アモルファス Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜では 5.38[%]を実現している。この効率改善 は、伝導帯不連続が強く影響している可能性がある。 そこで実際に伝導帯不連続を X 線光電子分光(XPS)を 用いて評価したので報告する。

【実験方法】p 形 Cu<sub>2</sub>O シートは, Cu 板(厚さ 0.2[mm]) を洗浄後約 1025[℃]で熱酸化して作製した. n 形酸化物 半導体(例えば, Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZnO 薄膜)は, PLD 法を用いて O<sub>2</sub> 雰囲気下(圧力: 0.1-2[Pa])で,室温の Cu<sub>2</sub>O シート上に 形成された.

【結果と考察】Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Cu<sub>2</sub>O ヘテロ接合の伝導帯不連続 (ΔEc)は,価電子帯不連続(ΔEv)及び各層のバンドギャ ップ(Eg)を使って以下の式を用いて求めた.

 $\Delta \mathbf{E}_{v}^{\text{Ga}_{2}\text{O}_{3}/\text{Cu}_{2}\text{O}} = (\mathbf{E}_{cu\,\text{3d}}^{\text{Ga}_{2}\text{O}_{3}/\text{Cu}_{2}\text{O}} - \mathbf{E}_{\text{Ga}_{3}\text{O}_{3}}^{\text{Ga}_{2}\text{O}_{3}/\text{Cu}_{2}\text{O}} \overset{\textcircled{\textbf{G}}}{)} + (\mathbf{E}_{cu\,\text{3d}}^{\text{Cu}_{2}\text{O}} - \mathbf{E}_{v\text{BM}}^{\text{Cu}_{2}\text{O}_{3}}) - (\mathbf{E}_{\text{Ga}_{3}\text{O}_{4}}^{\text{Ga}_{2}\text{O}_{3}} - \mathbf{E}_{v\text{BM}}^{\text{Ga}_{2}\text{O}_{3}/\text{C}})$  $\Delta \mathbf{E}_{c}^{\text{Ga}_{2}\text{O}_{3}/\text{Cu}_{2}\text{O}} = \Delta \mathbf{E}_{v}^{\text{Ga}_{2}\text{O}_{3}/\text{Cu}_{2}\text{O}} - (\mathbf{E}_{\text{Eg}}^{\text{Ga}_{2}\text{O}_{3}} - \mathbf{E}_{\text{Eg}}^{\text{Cu}_{2}\text{O}})$ 

まず,各々の層の Cu3d 及び Ga3d(もしくは Cu2p 及び Ga2p)のエネルギーレベルと価電子端上端(VBM)のエ ネルギー差(①②に相当)を求める.一例として,図1は Cu3d と Cu<sub>2</sub>O の VBM の測定結果を示している.次に, 図 2 に示すようにヘテロ界面の Cu3d 及び Ga3d(もしく は Cu2p 及び Ga2p)のエネルギーレベル差(③に相当)を 求める.これらの結果から Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Cu<sub>2</sub>O ヘテロ接合は, TYPE II で  $\Delta$  Ec が 0.33[eV]と評価される.また,同様の 方法で求めた ZnO/Cu<sub>2</sub>O ヘテロ接合の  $\Delta$  Ec<sup>ZnO/Cu<sub>2</sub>O</sub> は 1.10[eV]であった.図 3 にこれらのヘテロ接合のバンド 図を示している.すなわち, $\Delta$  Ec<sup>Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Cu<sub>2</sub>O は  $\Delta$  Ec <sup>ZnO/Cu<sub>2</sub>O より不連続が大幅に減少していることが分かる.</sup></sup></sup>

【まとめ】 $Ga_2O_3/Cu_2O$  ヘテロ接合は TYPE II のヘテロ接合で、 $\Delta Ec^{Ga_2O_3/Cu_2O}$  が  $\Delta Ec^{ZnO/Cu_2O}$  より 0.77[eV]低いこと が分かった. したがって、n 形半導体層として ZnO より も  $Ga_2O_3$  を用いることにより得られた変換効率の改善は、伝導帯不連続の測定値からも支持される.



のバンド図